

УДК 535.613

Д. Д. Солнышков (6 курс, каф. ФТТ), С. В. Иванов д. ф.-м. н., ФТИ

## МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭПИТАКСИАЛЬНОГО РОСТА КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

В физике твердого тела при моделировании различных процессов широко используется метод Монте-Карло во множестве модификаций. Большинство из них рассматривают диффузию атома (в частности, адатома) в конкретной решетке (например, поверхностной [1]), причем перемещение атома происходит скачками из одной ячейки в другую и определяется соотношением энергий различных конфигураций системы, а также высотой барьера между ячейками. К сожалению, при рассмотрении эпитаксиального роста в системе с сильным расогласованием параметров такая модель неприменима, поскольку нельзя говорить о какой-то конкретной фиксированной поверхностной решетке: расстояния между атомами на основной поверхности и на поверхностях островков могут заметно отличаться.

В настоящей работе мы развили предложенную в работе [2] методику безрешеточного моделирования эпитаксиального роста структур. Для ускорения вычислений расчеты велись в двумерном приближении (1+1), то есть кристалл проецировался на поверхность (100). При этом из решетки цинковой обманки получается простая квадратная решетка. Двумерное приближение позволило использовать простую формулу межатомного потенциала — направленный потенциал Леннарда-Джонса:

$$E_{12}(r, \varphi_1, \varphi_2) = \begin{cases} E_0 \frac{r^{-12} - (1 - \beta)\alpha r^{-6} - \beta f(\varphi_1)f(\varphi_2)\alpha r^{-6}}{\alpha^2}, & r < r_{cutoff} \\ 0, & r > r_{cutoff} \end{cases},$$

где  $f(\varphi) = \cos^2(2\varphi)$ ,  $\alpha = 2r_0^{1/6}$ ,  $r_{cutoff} = 2.5r_0$ ,  $r_0$  — равновесное расстояние,  $\beta$  — степень ковалентности (направленности) связи.

В отличие от предложенных ранее алгоритмов (см., например, [3]), используемый в настоящей работе алгоритм позволяет моделировать рост многокомпонентных структур с решеткой цинковой обманки. Модель явно учитывает следующие параметры: межатомные расстояния, энергии связи, соотношение степеней ковалентности и потоков отдельных компонентов. Неявно учитываются и являются подгоночными такие параметры, как температура роста, конкретные значения потоков и степеней ковалентности. Реализация модели основывается на модификации Метрополиса [4] метода Монте-Карло.

После успешного предварительного тестирования модели на простейших схемах, таких как, например, гомоэпитаксиальный рост, она была применена к системе с сильным расогласованием параметров (CdSe/BeTe). Изучалось влияние технологических параметров роста на формирование квантовых точек CdSe в матрице BeTe.

**Выводы:** разработанная схема моделирования эпитаксиального роста многокомпонентных структур подтвердила предположение о влиянии добавочного напряженного слоя CdTe на формирование квантовых точек CdSe[5], а также позволила изучить зависимость расстояния между квантовыми точками и их размеров от свойств компонентов. Полученные зависимости можно использовать для создания новых систем с заданными свойствами массивов квантовых точек.

### ЛИТЕРАТУРА:

1. K. E. Khor, S. Das Sarma, Phys. Rev. B 62, 16 657 (2000)
2. W. M. Plotz et al, Phys. Rev. B 45, 12 122 (1992)
3. F. Much et al, Comp. Phys. Comm 147, 226 (2002)
4. N. Metropolis et al, J. Chem. Phys 21, 1087 (1953)

